

学位取得のお知らせ

四国総合研究所では平成 26 年度に 1 名が学位を取得されましたのでお知らせいたします。

学位取得者：朝日 一平

論文：「ガス濃度計測技術の高度化に向けた
機能集積型微細光学デバイスに関する研究」

論文提出先：香川大学

取得学位：博士（工学）

取得日：平成 27 年 3 月 24 日

取得者略歴：

平成 9 年 3 月 国立高松工業高等専門学校機械工学科卒業

平成 23 年 4 月 ㈱四国総合研究所入社 電子技術部配属

光計測技術に基づくリモートセンシング，ガス可視化等に関する
研究開発に従事

平成 24 年 4 月 香川大学大学院工学研究科

知能機械システム工学専攻博士後期課程入学

平成 27 年 3 月 香川大学大学院工学研究科

知能機械システム工学専攻博士後期課程修了

現在、電子技術部 研究員

